



02DD

PATENT

Attorney Docket No.: 4329/2314

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

MAKOTO HARADA ET AL.

Serial No.: 09/589,168

Group Art Unit: Unknown

Filed: June 8, 2000

Examiner: Unknown

For: HYDROGEN REMOVING
APPARATUS

CLAIM FOR PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. § 119, Applicants hereby claim the benefit of the filing date of Japanese Application No. 11-161984, filed June 9, 1999, for the above-identified U.S. patent application.

In support of Applicants' claim for priority, filed herewith is one certified copy of the above.

Respectfully submitted,

FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW,
GARRETT & DUNNER, L.L.P.

Date:

7/6/00

By:

Richard V. Burgujian
Registration No. 31,744

LAW OFFICES

FINNEGAN, HENDERSON,
FARABOW, GARRETT,
& DUNNER, L.L.P.
1300 I STREET, N. W.
WASHINGTON, D. C. 20005
202-408-4000

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:



1999年 6月 9日

出 願 番 号
Application Number:

平成11年特許願第161984号

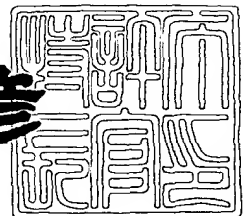
出 願 人
Applicant (s):

株式会社東芝

2000年 6月 2日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近 藤 隆 彦



出証番号 出証特2000-3042023

【書類名】 特許願

【整理番号】 81A9950031

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G21C 9/004
G21F 9/02

【発明の名称】 原子炉格納容器の水素除去装置

【請求項の数】 9

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市鶴見区末広町 2 丁目 4 番地 株式会社東芝 京浜事業所内

 【氏名】 原田 亮

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝 横浜事業所内

 【氏名】 田原 美香

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県川崎市川崎区浮島町 2 番 1 号 株式会社東芝 浜川崎工場内

 【氏名】 新井 健司

【特許出願人】

 【識別番号】 000003078

 【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

 【識別番号】 100083161

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 外川 英明

 【電話番号】 03-3457-2512

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 010261

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 原子炉格納容器の水素除去装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 炉心を内包する原子炉圧力容器を包囲する原子炉格納容器の内部に配置され、窒素と水素からアンモニアを生成する触媒を有する触媒層と、この触媒層を内蔵し少なくとも 2 つの開口部を有する筐体を具備し、前記開口部のうち 1 つは前記筐体の底面に、1 つは前記筐体の側面に設けられてなることを特徴とする原子炉格納容器の水素除去装置。

【請求項 2】 酸素と水素から水を生成する触媒を前記筐体内に内蔵してなることを特徴とする請求項 1 記載の原子炉格納容器の水素除去装置。

【請求項 3】 前記触媒層を構成する前記触媒を担持する触媒担体が、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 ZrO_2 、C のなかから選択される少なくとも一つの物質からなり、前記触媒担体の比表面積が $10\text{m}^2/\text{g}$ ないし $200\text{m}^2/\text{g}$ の範囲内に設定されるとともに、前記触媒担体に担持される触媒金属は、Ru, Pd, Pt, Ir, W, Ag, Au, Rh, Re のなかから選択される少なくとも一つの物質からなり、前記触媒層における前記触媒金属の含有率が 0.1wt% ないし 10wt% の範囲内に設定されることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の原子炉格納容器の水素除去装置。

【請求項 4】 前記触媒の助触媒として、 CeO_2 、 La_2O_3 、MgO、 K_2O 、 Na_2O 、CaO、CsOH のなかから選択される少なくとも一つの物質を前記触媒層に担持してなり、さらに前記触媒層における前記助触媒の含有率が、0.1wt% ないし 30wt% の範囲内に設定されることを特徴とする請求項 3 記載の原子炉格納容器の水素除去装置。

【請求項 5】 前記触媒は粒状に成型されてなり、前記触媒層はこの粒状の触媒を充填した板状のカートリッジ複数枚を間隙を有しつつ配置して構成されることを特徴とする請求項 1 記載の原子炉格納容器の水素除去装置。

【請求項 6】 前記触媒は粒状に成型されてなり、前記触媒層はこの粒状の触媒を充填した柱状のカートリッジから構成され、このカートリッジの少なくとも底部と頂部位置で前記カートリッジの内外の雰囲気が流通するよう設定されることを特徴とする請求項 1 記載の原子炉格納容器の水素除去装置。

【請求項 7】 前記触媒はハニカム状に成型され、このハニカムのメッシュ密度が、50 cell/inch²ないし 1200 cell/inch²の範囲内に設定されることを特徴とする請求項 1 記載の原子炉格納容器の水素除去装置。

【請求項 8】 前記触媒を加熱する発熱体として、酸化カルシウム、酸化ナトリウム、酸化ストロンチウム、水素吸蔵合金のなかから選択される少なくとも一つの物質を具備することを特徴とする請求項 1 記載の原子炉格納容器の水素除去装置。

【請求項 9】 前記筐体に近接して設置され前記筐体内にガスを導入する送風手段を具備することを特徴とする請求項 1 記載の原子炉格納容器の水素除去装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、原子力発電所の原子炉格納容器内に発生する水素ガスを除去する原子炉格納容器の水素除去装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

図 7 は従来の原子炉格納容器の概略系統断面図である。原子炉炉心 107 を内蔵する原子炉圧力容器 101 を格納する原子炉格納容器 102 は、原子炉圧力容器 101 を包囲する上部ドライウェル 103 及び下部ドライウェル 104 と、上部ドライウェル 103 とベント管 106 を介して接続し内部にサプレッションプール 105a を備えたウェットウェル 105 とから構成される。

【0003】

原子炉圧力容器 101 に接続する主蒸気管 108 等の原子炉一次冷却系配管が万一破断した場合、原子炉格納容器 102 内の上部ドライウェル 103 に高温高圧の原子炉一次冷却材が放出され、上部ドライウェル 103 内の圧力および温度が急激に上昇する。この冷却材は、上部ドライウェル 103 内の気体と混合して、ベント管 106 を通して熱エネルギーの吸収作用を有するサプレッションプール 105a の水中に放出され、冷却される。

【0004】

この際、原子炉圧力容器101内には非常用炉心冷却系によりサプレッションプール105aの水が注入され炉心107が冷却されるが、この冷却水は長期的には炉心107から崩壊熱を吸収し、破断した配管の破断口からドライウェル102、103に流出される。よって、このとき上部ドライウェル103内の圧力および温度は常にウェットウェル105よりも高い状態となる。このような長期的事象下で軽水炉型原子力発電所の原子炉内では、冷却材である水が放射線分解され、水素ガスと酸素ガスが発生する。

【0005】

さらに、燃料被覆管の温度が上昇する場合には水蒸気と燃料被覆管材料のジルコニウムと間で反応が起こり（Metal-Water反応と呼ばれる。）、短時間で水素ガスが発生し、この水素ガスは破断した配管の破断口等から原子炉格納容器内に放出される。水素ガスは非凝縮性であるから、この原子炉格納容器102内の水素ガス濃度の上昇に連れて、原子炉格納容器102内の圧力が上昇する。

【0006】

この状態に対し何等有効な対策を行うことができずに、水素ガス濃度が4 vol %かつ酸素濃度が5 vol %以上に上昇する、すなわち可燃性ガス濃度が可燃限界を越えたときには、気体は可燃状態となる。さらに水素ガス濃度が上昇すると過剰な反応が起きる可能性がある。

【0007】

こうした事態への有効な対策として、従来の沸騰水型原子力発電設備の場合には、圧力抑制式の原子炉格納容器内を窒素ガスで置換し酸素濃度を低く維持することにより、Metal-Water反応により短時間で大量に発生する水素ガスに対しても原子炉格納容器内が可燃性雰囲気となることを厳に防止し、固有の安全性を達成している。原子炉格納容器内の気体を外部電源と接続したブローにより原子炉格納容器外に吸引し、昇温させて再結合器により水素と酸素を再結合させて水に戻し、残りの気体を冷却してから原子炉格納容器へ戻す、動的に可燃性ガス濃度の上昇を抑制する装置が考案されている。

【0008】

また、外部電源を必要とせず静的に可燃性ガス濃度を制御する方法として、水素の酸化触媒を用いて再結合反応を促進させる触媒式再結合装置を原子炉格納容器内に複数配置する方法が、例えば特表平 5 - 507553号公報や特開平 5 - 188196号公報に開示されている。

【0 0 0 9】

こうした方法はある程度酸素ガス濃度が高い場合には有効であるが、一方で、Metal-Water反応によって大量の水素が発生した事象下でかつ酸素ガス濃度が低い状態では、水素の除去を行うことは困難である。この場合、現行のシステムでは原子炉格納容器内雰囲気を環境に放出して原子炉格納容器内圧力を低減し、かかる事象を収束することが計画されているが、同時に放射性廃棄物を環境に放出する可能性がある。

【0 0 1 0】

そこで、酸素濃度が低く水素の再結合を行うのが難しい場合においても水素を除去する方法として、水素吸蔵合金を用いて水素ガスを処理する方法が考案されている。

【0 0 1 1】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、水素吸蔵合金が吸蔵する水素の重量は、高々その合金重量の数%にすぎない。例えば、水素吸蔵合金として一般的に用いられているTiFe合金の吸蔵水素量は、合金重量の約 1.8%である。よって、上述のMetal-Water反応のような大量に水素ガスが発生するような場合に対処するためには、膨大な量の水素吸蔵合金が必要とされるため、その実現には困難が伴う。

【0 0 1 2】

本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、低酸素条件においても水素を確実に除去し、水素による原子炉格納容器の内圧上昇を抑制することにより、環境中に格納容器内雰囲気を放出することなく原子炉格納容器の内圧を低減しかかる事象を収束させることを目的とする。

【0 0 1 3】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明においては、炉心を内包する原子炉圧力容器を包囲する原子炉格納容器の内部に配置され、窒素と水素からアンモニアを生成する触媒を有する触媒層と、この触媒層を内蔵し少なくとも2つの開口部を有する筐体を具備し、前記開口部のうち1つは前記筐体の底面に、1つは前記筐体の側面に設けられてなることを特徴とする原子炉格納容器の水素除去装置を提供する。

【0014】

この構成により、原子炉格納容器内の水素濃度が上昇した場合に、原子炉格納容器内雰囲気中の水素と窒素とを触媒反応によって結合させ、アンモニアを生成する。アンモニア合成反応は発熱反応であるため、反応熱が発生し触媒層が加熱され、触媒層内のガスが筐体内を上昇し開口部から排出されることにより、自然循環流を生じる。その結果、動的機器を用いることなく、原子炉一次系配管が破断するような事象時に原子炉格納容器内に発生する水素を、原子炉格納容器内に存在する窒素と合わせて触媒層に導入して合成することができる。この反応の前後で体積が減少することにより、水素による原子炉格納容器の内圧上昇を抑制することができる。

【0015】

さらに本発明では、酸素と水素から水を生成する触媒を前記筐体内に内蔵してなることを特徴とする。

【0016】

この構成により、原子炉格納容器内の水素濃度が上昇した場合、水素の酸化反応及び水素と窒素の結合によるアンモニア合成反応がほぼ並行して生じ、これらの反応熱によって触媒層および触媒層を通る格納容器内雰囲気ガスが加熱され、自然循環流が形成される。また、水素の酸化反応による発熱でアンモニア合成触媒が加熱され活性化されることで、アンモニア合成反応の速度が増加し、結果として水素除去速度を増加することができる。また同時に、酸素を消費することにより、格納容器内雰囲気が可燃限界に至るのを防止することができる。

【0017】

さらに本発明では、前記触媒層を構成する前記触媒を担持する触媒担体が、Si

O_2 , Al_2O_3 , TiO_2 , ZrO_2 , C のなかから選択される少なくとも一つの物質からなり、前記触媒担体の比表面積が $10m^2/g$ ないし $200m^2/g$ の範囲内に設定されるとともに、前記触媒担体に担持される触媒金属は、Ru, Pd, Pt, Ir, W, Ag, Au, Rh, Re のなかから選択される少なくとも一つの物質からなり、前記触媒層における前記触媒金属の含有率が0.1wt%ないし10wt%の範囲内に設定されることを特徴とする。

【0018】

さらに本発明は、前記触媒の助触媒として、 CeO_2 , La_2O_3 , MgO, K_2O , Na_2O , CaO, CsOHのなかから選択される少なくとも一つの物質を前記触媒層に担持してなり、さらに前記触媒層における前記助触媒の含有率が、0.1wt%ないし30wt%の範囲内に設定されることを特徴とする。

【0019】

一般に、水素の酸化触媒に比べてアンモニアを合成する触媒ではその起動温度は高くなる。よって、特段の触媒と、触媒担体を選定し、あるいは助触媒を選定する必要が高い。この観点によれば、上述の化学組成により、原子炉格納容器内で原子炉一次系配管が破断するような事象が発生した後に予測される格納容器内雰囲気条件において、アンモニア合成反応速度が大きい触媒を実現することができる。

【0020】

さらに本発明は、前記触媒は粒状に成型されてなり、前記触媒層はこの粒状の触媒を充填した板状のカートリッジ複数枚を間隙を有しつつ配置して構成されることを特徴とする。

【0021】

この構成により、カートリッジの間隙にガス流路を形成することによって、カートリッジ間のガスは触媒反応熱によって自然循環流を形成するから、動的機器を使用することなく格納容器内雰囲気ガスを装置の筐体内の触媒層に取り込むことができる。さらに、エアロゾル状物質とガスとの比重の違いに起因するカートリッジ方向への拡散速度の差を利用して、エアロゾル状の触媒毒物質が触媒層に沈着して触媒の活性を低下させることを防止することにより、触媒の効果を好適

に維持することができる。

【 0 0 2 2 】

なお、この場合、ガス流路は筐体の底面に対して略垂直となるようカートリッジを配置するのが好適である。

【 0 0 2 3 】

さらに本発明では、前記触媒は粒状に成型されてなり、前記触媒層はこの粒状の触媒を充填した柱状のカートリッジから構成され、このカートリッジの少なくとも底部と頂部位置で前記カートリッジの内外の雰囲気ガスが流通するよう設定されることを特徴とする。

【 0 0 2 4 】

この構成により、カートリッジ間のガスは触媒反応熱によって自然循環流を形成するから、動的機器を使用することなく格納容器内雰囲気ガスを装置の筐体内の触媒層に取り込むことができる。さらに、触媒による水素除去効率をより高めることができる。

【 0 0 2 5 】

さらに本発明では、前記触媒はハニカム状に成型され、このハニカムのメッシュ密度が、 50 cell/inch^2 ないし 1200 cell/inch^2 の範囲内に設定されることを特徴とする。すなわち、1立方インチの面積内にメッシュを 50~1200 個配置することとする。これにより、水素除去効率が高く、かつエアロゾル状の触媒毒物質が沈着しにくい構成が実現できる。

【 0 0 2 6 】

さらに本発明では、前記触媒を加熱する発熱体として、酸化カルシウム、酸化ナトリウム、酸化ストロンチウム、水素吸蔵合金のなかから選択される少なくとも一つの物質を具備することを特徴とする。

【 0 0 2 7 】

この構成により、発熱体として酸化カルシウムあるいは酸化ナトリウム、酸化ストロンチウムの何れかあるいはこれらの化合物を用いた場合、原子炉格納容器内の水蒸気濃度が上昇したとき、発熱体が水蒸気と反応して発熱するから、触媒体が加熱され、アンモニア合成反応を促進することができる。また、発熱体とし

て水素吸蔵合金を用いた場合、原子炉格納容器内の水素濃度が上昇したとき、水素吸蔵合金の水素吸蔵反応による発熱によって触媒体が加熱され、アンモニア合成反応を促進することができる。

【0028】

さらに本発明では、前記筐体に近接して設置され前記筐体内にガスを導入する送風手段を具備することを特徴とする。これにより、生成したアンモニアを触媒層から速やかに排出することで、合成の逆反応の進行を防止し、以ってアンモニア合成反応を促進することができる。

【0029】

なお、上述の原子炉格納容器の水素除去装置は、原子炉格納容器内であればその設置場所は限定されないが、特にウェットウェル空間部に配置するのが好適である。これにより、配管が破断するような事象が発生した後に大量に発生する水蒸気によって、ドライウェル空間からベント管を通してウェットウェルに移行する水素および窒素、あるいは酸素を、効率よく処理することができる。

【0030】

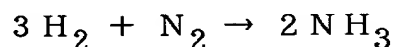
【発明の実施の形態】

(第1の実施の形態)

図1は、本発明の第1の実施の形態の水素除去装置の構成図である。本実施の形態においては、窒素と水素からアンモニアを合成する触媒を有する触媒層1と、触媒層1を内蔵しかつ原子炉格納容器の雰囲気ガスの自然循環流路を形成する筐体2とから構成される。筐体2は底部と上部にそれぞれ開口部3a, 3bを有する。

【0031】

アンモニア合成反応は



で表される化学反応である。

【0032】

Metal-Water反応によって大量の水素が発生した場合、原子炉格納容器の雰囲気中の水素と窒素が、触媒の作用によって結合し、アンモニアが生成される。上

式によれば、このとき窒素分子 1 モルと水素分子 3 モルとが反応して、2 モルのアンモニアを生成する。すなわち、ガス状分子のモル数つまり体積が $1/2$ に減少する。

【0033】

また、この反応は発熱反応であるため、筐体 2 内のガスは、加温されて筐体 2 内を上昇し、筐体 2 上部の開口部 3 b から排出される。また、格納容器内雰囲気ガスは筐体 2 底部の開口部 3 a から筐体 2 の内部へと取り込まれる。このように、触媒反応熱を駆動源とする自然循環流によって雰囲気ガスを筐体 2 内の触媒層 1 に導く構成をとることにより、動的機器が不要な、小型でかつコストやメンテナンスの面で有利な装置が実現できる。

【0034】

図 2 は、本実施の形態の作用を示すグラフであり、内部が窒素置換されており、一次系配管が破断した事象が発生した場合の、原子炉格納容器における圧力低減効果を、水素の酸化触媒だけを用いた水素除去装置による場合と、本実施の形態による場合との比較を示している。

【0035】

かかる事象に対して何らの処置を行わない場合を符号 11、水素の酸化触媒のみを配置した水素除去装置を用いた場合を符号 12、本実施の形態によるアンモニア合成触媒を配置した水素除去装置を用いた場合を符号 13 で、それぞれ表している。また、時間は、触媒が起動する時点を開始とする。

【0036】

符号 12 で示すように、水素の酸化触媒を用いた場合であっても、この場合は、原子炉格納容器内に水素との化合に必要な酸素の量が不足しているため、大量の水素が再結合による除去がなされずに原子炉格納容器内に残留するため、原子炉格納容器内の圧力はほとんど低下しない。

【0037】

一方、符号 13 で示すように、本実施の形態によれば、原子炉格納容器内に大量に存在する窒素を利用するため、水素を大量に除去することが可能であり、触媒の起動とともに原子炉格納容器内の圧力を持続的に低減させることができる。よ

って、本実施の形態の圧力低減効果は、他に比べて顕著であるといえる。

【0038】

また、触媒層1を構成する触媒を担持する触媒担体としては、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 ZrO_2 、C のなかから選択される少なくとも一つの物質を用いるのが好適である。なお、Cは主として活性炭をいう。この際、触媒担体の比表面積は、 $10\text{m}^2/\text{g}$ ないし $200\text{m}^2/\text{g}$ の範囲内に設定されるのが望ましい。

【0039】

一方、触媒担体に担持される触媒金属としては、特にアンモニア合成反応に適した触媒として、Ru、Pd、Pt、Ir、W、Ag、Au、Rh、Re のなかから選択される少なくとも一つの物質を用いるのが好適である。この際、触媒層1における触媒金属の含有率は、0.1wt% ないし 10wt% の範囲内に設定されるのが望ましい。

【0040】

こうした化学組成は、本実施の形態で例示的に想定される原子炉一次系配管が破断するような事象が発生した後に予測される格納容器内雰囲気条件を考慮したものであり、これによりアンモニア合成反応速度が大きい触媒を実現することができる。

【0041】

なお、本実施の形態においては、変形例として、筐体内にアンモニア合成触媒と共に、水素酸化触媒を配置することが考えられる。この場合、水素酸化反応の反応熱を利用してアンモニア合成触媒を昇温し、触媒活性を向上させると共に、水素酸化触媒により酸素を消費することで、原子炉格納容器内雰囲気が可燃限界に到達することを厳に防止することができる。

【0042】

この際、水素酸化触媒は、アンモニア合成触媒と混合して使用するか、あるいはアンモニア合成触媒の上流側に水素酸化触媒を配置して使用するのが好適である。

【0043】

あるいは、アンモニア合成触媒のなかには、PtやRuのように、それ自体が水素の酸化触媒としても機能しうるものがあるから、こうした触媒を適用することも

好適である。

【0044】

さらに、本実施の形態の別の変形例として、上述した組成からなる触媒の助触媒として、 CeO_2 、 La_2O_3 、 MgO 、 K_2O 、 Na_2O 、 CaO 、 CsOH のなかから選択される少なくとも一つの物質を触媒層 1 に担持してなる構成が考えられる。この際、触媒層 1 における助触媒の含有率は、0.1wt% ないし 30wt% の範囲内に設定されるのが好適である。この構成によれば、より触媒の効果すなわちアンモニア合成反応速度を一段と大きくすることができる。

【0045】

(第 2 の実施の形態)

本発明の第 2 の実施の形態は、上述した第 1 の実施の形態において用いられる水素除去装置の触媒層の好適な形状に関するものである。図 3 (b) は、本実施の形態における触媒層 1 a の構成図である。また図 3 (a) は (b) の触媒層を構成する複数枚のカートリッジを 1 枚だけ示している。水素除去装置の他の構成要素は上述の第 1 の実施の形態と同様であるから、説明は省略する。

【0046】

粒状に成型された触媒 4 をカートリッジ 5 a に充填し、カートリッジ 5 a を複数枚、間隔を開けて並べて触媒体 1 a を構成し、図 1 に示した筐体 2 内に配置することとする。こうして、カートリッジ 5 a の間隙に、筐体 2 の底面に対して略垂直にガスの流路が形成される。

【0047】

この際、カートリッジ 5 a の表面は多孔質状すなわちメッシュ状に成型されており、格納容器内雰囲気ガスがカートリッジ 5 a 内部に流通される構造とする。このとき、複数のカートリッジ 5 a の間隙には、筐体 2 の底面に対して略垂直にガスの流路が形成され、触媒が発熱することにより、自然循環流の形成を促進することができる。

【0048】

このガス中には、水素、窒素、酸素のほかに、エアロゾル状の触媒毒物質が混在しており、こうした物質が触媒に付着すると触媒の機能が低下してしまう。し

かし、本実施の形態においては、エアロゾル状物質は一般に水素等のガスに比べて比重が大きいから、カートリッジ 5 a の間隙に形成されるガス流路を上昇する気体中のエアロゾルは殆どがカートリッジ 5 a 内部に入ることなくそのまま上昇する。一方、水素等のガスは比重が小さいため、直ちに上昇はせずにカートリッジ 5 a の内部方向へ急速に拡散する。このように、比重の違いによるカートリッジ 5 a 方向への拡散速度の差を用いて、エアロゾル状の触媒毒物質の触媒表面への付着を低減することができる。

【 0 0 4 9 】

また、本実施の形態によれば、触媒層 1 a が複数の触媒カートリッジ 5 a から構成されているため、触媒性能の定期検査やカートリッジ 5 a の交換作業を容易に行うことができる。

【 0 0 5 0 】

(第 3 の実施の形態)

本発明の第 3 の実施の形態は、上述した第 1 の実施の形態において用いられる水素除去装置の触媒層の好適な形状に関するものである。図 4 は、本実施の形態における触媒層 1 c の構成図である。

【 0 0 5 1 】

粒状に成型された触媒 4 を柱状のカートリッジ 5 b に充填して触媒層 1 b を構成する。このカートリッジ 5 b の頂部 6 a と底部 6 b は、多孔質状すなわちメッシュ状に成型されており、格納容器内雰囲気ガスがカートリッジ 5 b 内部に流通される構造とする。

【 0 0 5 2 】

また、格納容器内雰囲気ガスは、カートリッジ 5 b の底部 6 b から触媒層 1 b 内部に流入し、粒状触媒 4 間の隙間を通して、カートリッジ 5 b の頂部 6 a を通過して、触媒層 2 から排出される。この構成によれば、上記第 2 の実施形態と同様の作用効果を奏するとともに、触媒層 1 b における粒状触媒 4 の充填密度が高いために、触媒による水素除去効率をさらに高くすることができる。

【 0 0 5 3 】

(第 4 の実施の形態)

本発明の第 4 の実施の形態は、上述した第 1 の実施の形態において用いられる水素除去装置の触媒層の好適な形状に関するものである。図 5 は、本実施の形態における触媒層 1 c を模式的に示す斜視図である。

【 0 0 5 4 】

触媒担体をハニカム（蜂の巣）状に成型して触媒層 1 c を形成する。この場合、格納容器内雰囲気ガスは、ハニカム構造内部のメッシュ 7 からなる流路を通過して、触媒層 1 c の触媒反応熱によって自然循環する。この作用は上記第 2 の実施の形態と同様である。

【 0 0 5 5 】

また、このとき、ハニカムのメッシュを、 $100 \sim 1200 \text{ cell/inch}^2$ の範囲に設定する。すなわち、1 平方インチの面積にメッシュを 100～1200 個設けることとする。これによって、触媒による水素除去効率を高め、また自然循環速度を大きくすることができる。

【 0 0 5 6 】

（第 5 の実施の形態）

本発明の第 5 の実施の形態は、上述した第 1 の実施の形態において用いられる水素除去装置の触媒層およびそれを構成するカートリッジの好適な形状に関するものである。図 6（a）（b）（c）は、ともに本実施の形態における触媒層の一部を模式的に示す断面図である。

【 0 0 5 7 】

本実施の形態においては、触媒と近接させて発熱体を配置することとする。図中符号 4 として黒丸で示すように触媒が粒状に成形されている場合、図中符号 8 として白丸で示すように発熱体を同様に粒状に成形して、専用のカートリッジに充填することとする。

【 0 0 5 8 】

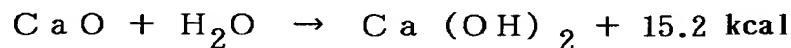
図 6（a）に示す場合は、粒状触媒 4 をカートリッジに充填してなる粒状触媒カートリッジ 5 d と、粒状発熱体 8 をカートリッジに充填してなる粒状発熱体カートリッジ 5 e とを、挟むように配置している。あるいは、図 6（b）のように、粒状発熱体カートリッジ 5 e で粒状触媒カートリッジ 5 d を挟むように配置す

る。または、図6(c)に示すように、粒状触媒4と粒状発熱体8とを混合して、一つのカートリッジに充填して混合カートリッジ5fとしてもよい。

【0059】

なお、この場合の発熱体8としては、酸化カルシウムあるいは酸化ナトリウム、酸化ストロンチウム、水素吸蔵合金が好適である。

すなわち、発熱体8として酸化カルシウムを使用した場合、原子炉一次系配管が破断する事象によって格納容器内に水蒸気が発生し、この水蒸気が触媒層に入ると、水蒸気と酸化カルシウムが発熱反応して水酸化カルシウムを生じる。



この発熱反応によって触媒層がヒートアップされて、触媒4を活性化させることができる。また、触媒4の表面にもし水滴が存在するとその触媒活性は著しく低下してしまうが、発熱体8として酸化カルシウムを用いることにより、触媒4の表面が昇温する以前に触媒4の表面に水滴が付着するのを防止することができる。

【0060】

また、発熱体8として酸化カルシウムに代えて酸化ナトリウムあるいは酸化ストロンチウムを使用した場合にも、上述とほぼ同様の作用効果を奏する。一方、発熱体8として水素吸蔵合金を使用した場合でも、原子炉格納容器内の水素濃度が上昇すると、水素吸蔵合金の水素吸収時の発熱により触媒がヒートアップされ、触媒活性を向上させることができる。

【0061】

(第6の実施の形態)

本発明の第6の実施の形態は、上述の各実施の形態にかかる水素除去装置のガス流入口付近にファンを設け、筐体2内に格納容器雰囲気ガスを流入させることで、触媒層1のガス交換を促進するものである。

【0062】

本実施の形態によれば、触媒反応によって生成したアンモニアの分解反応によるアンモニア合成反応の阻害を抑制するため、生成したアンモニアをファンによって強制的に排除し、アンモニア合成反応速度を向上させることができる。

【0063】

(第7の実施の形態)

本発明の第7の実施の形態は、上述の各実施の形態にかかる水素除去装置の、原子炉格納容器内配置に関するものであり、以下図7を参照して説明する。

【0064】

原子炉一次系配管が破断する事象が発生すると、ドライウェル103, 104内に大量に放出される水蒸気によって、ドライウェル103, 104内の窒素、酸素、水素は、ベント管106を通してウェットウェル105へと移行する。そのため、ウェットウェル105では、水素および窒素の分圧が高くなるから、ドライウェル空間部でこれらを触媒により処理するよりも、ウェットウェル105空間部で処理した方が、触媒による水素除去速度は高くなる。したがって、水素除去装置を、ウェットウェル105空間部に重点的に配置することにより、水素の処理を効率よく行うことができる。

【0065】

【発明の効果】

本発明によれば、原子炉格納容器内の水素を、酸素なしの条件下でも確実に除去できるので、Metal-Water反応によって大量の水素が発生するような状況においても、水素による原子炉格納容器内の圧力の上昇を緩和、抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態にかかる原子炉格納容器の水素除去装置の斜視図である。

【図2】

本発明の第1の実施の形態の水素除去効果を示す原子炉格納容器内の圧力の挙動を示すグラフである。

【図3】

(a) は、本発明の第2の実施の形態にかかる原子炉格納容器の水素除去装置に用いられる触媒カートリッジの斜視図であり、(b) はこのカートリッジから

なる触媒層の斜視図である。

【図 4】

本発明の第 3 の実施の形態にかかる原子炉格納容器の水素除去装置に用いられる触媒層の斜視図である。

【図 5】

本発明の第 4 の実施の形態にかかる原子炉格納容器の水素除去装置に用いられる触媒層の斜視図である。

【図 6】

(a) (b) (c) とともに、本発明の第 5 の実施の形態にかかる原子炉格納容器の水素除去装置に用いられる触媒層の一部を示す断面図である。

【図 7】

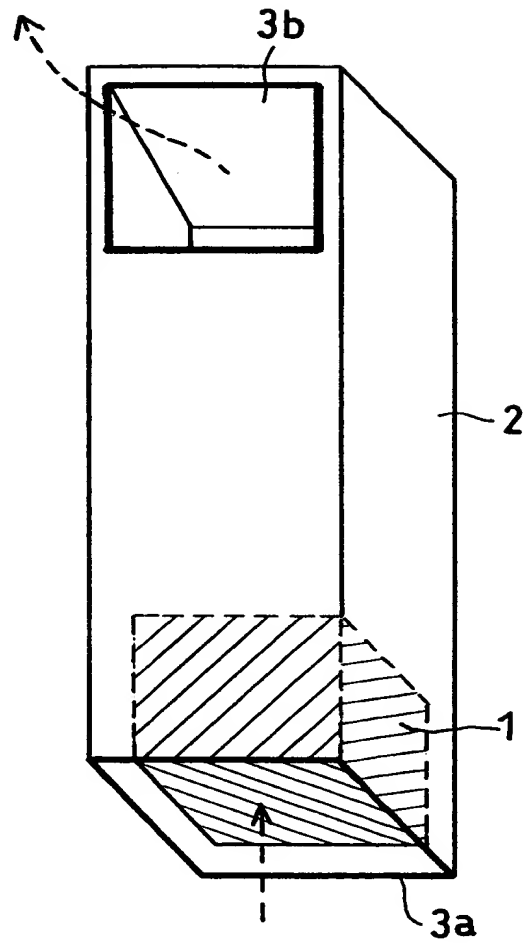
従来の原子炉格納容器の概略系統断面図である。

【符号の説明】

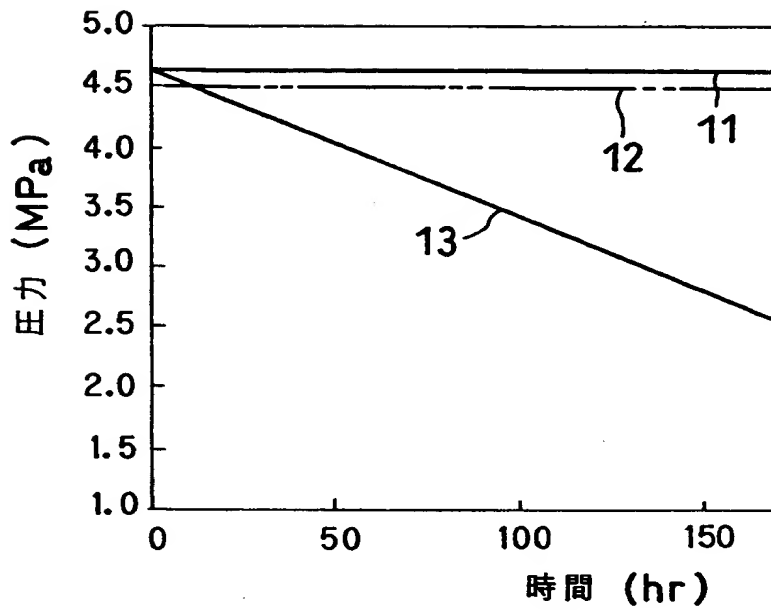
1, 1 a, 1 b, 1 c … 触媒層、2 … 筐体、3 a, 3 b … 開口部、4 … 粒状触媒、5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f … カートリッジ、7 … メッシュ、8 … 粒状発熱体。

【書類名】 図面

【図 1】



【図 2】

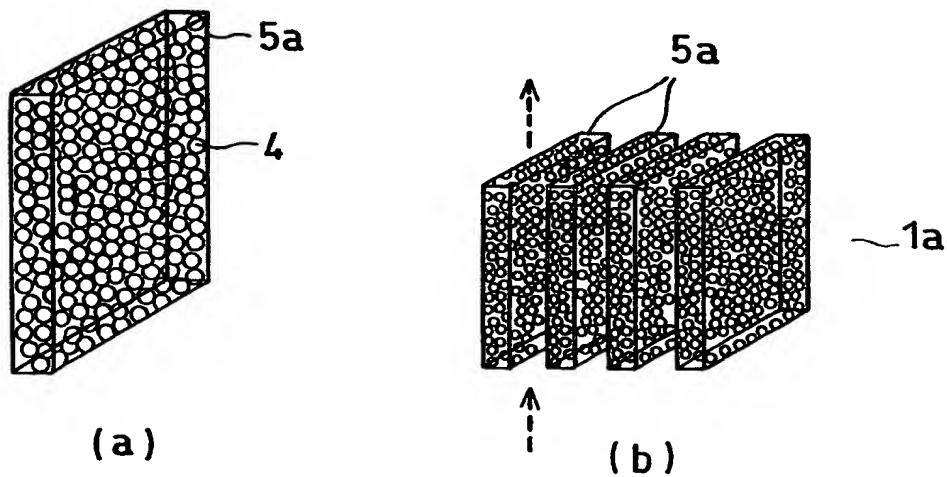


11 : 水素処理を行わない場合

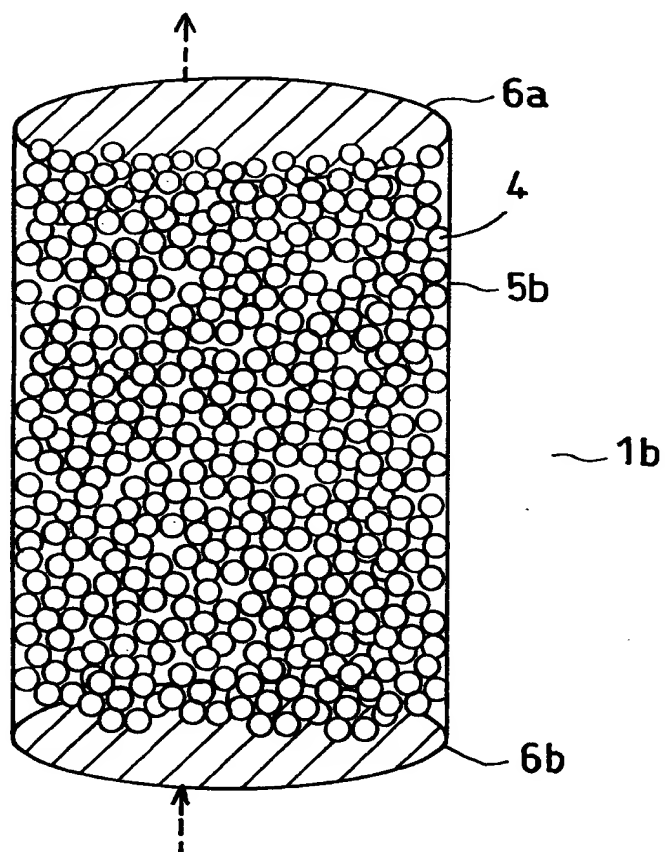
12 : 酸化触媒で H_2O を合成する場合

13 : NH_3 を合成する場合 (本発明)

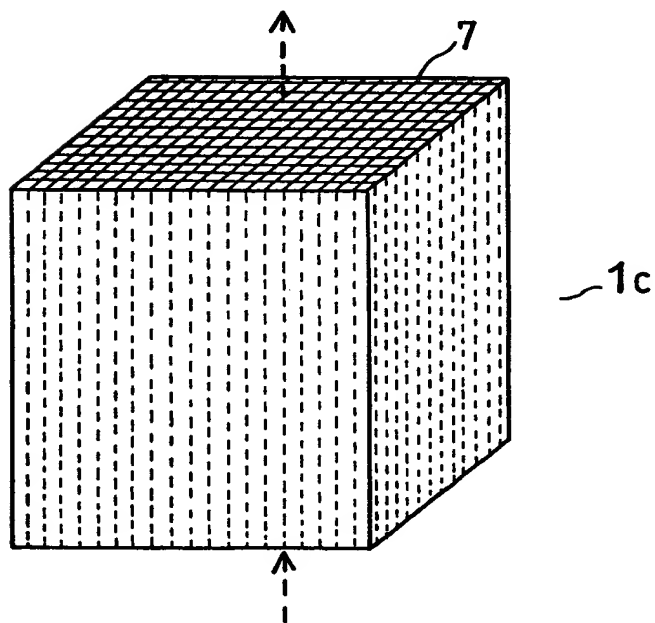
【図 3】



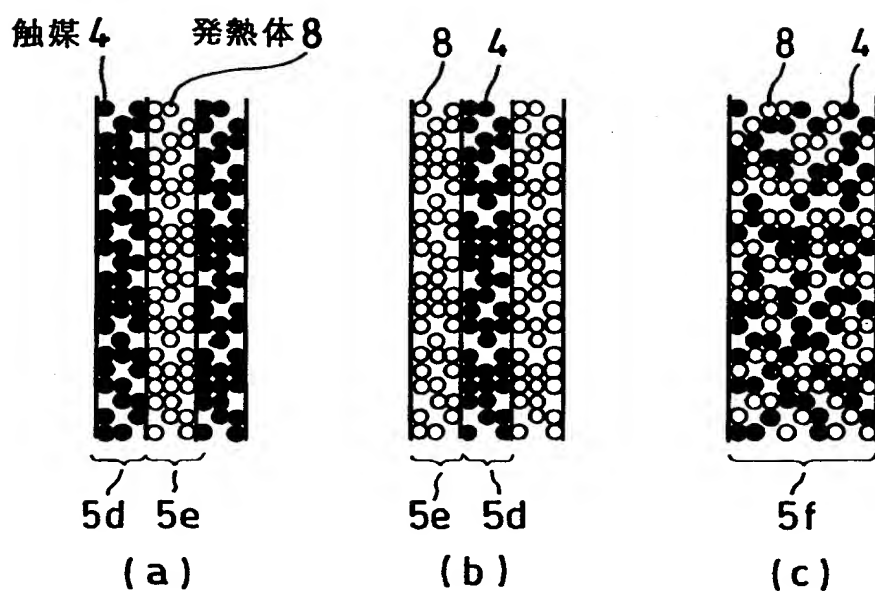
【図 4】



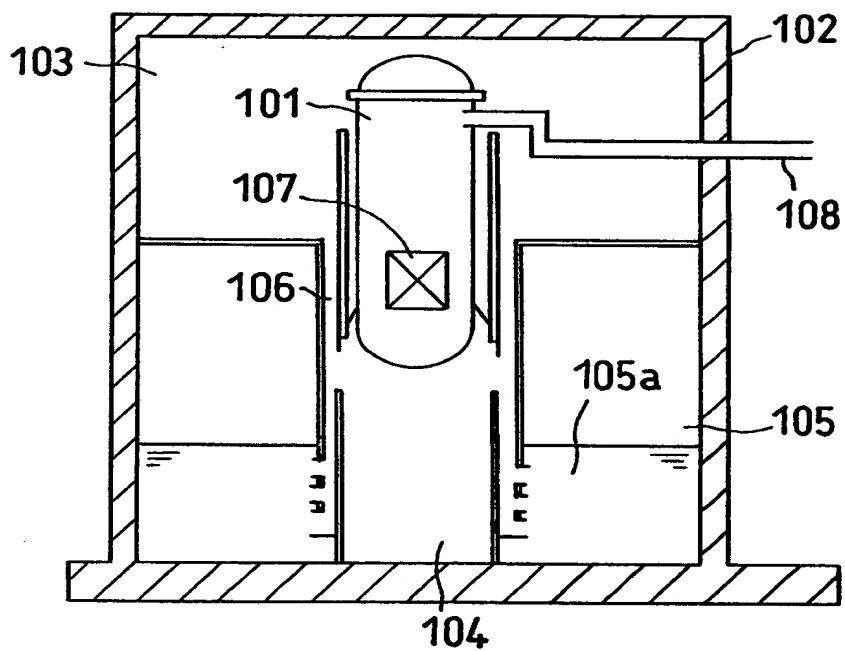
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 Metal-Water反応によって原子炉格納容器内に発生する水素を、酸素濃度が低い場合でも確実に除去し、格納容器内圧上昇を抑制する。

【解決手段】 窒素と水素からアンモニアを生成する触媒を有する触媒層 1 と、この触媒層 1 を内蔵する筐体 2 を具備し、筐体 2 の開口部を筐体 2 の底面 3 a および側面 3 b に設けた水素除去装置を、原子炉格納容器内に設置する。開口部 3 a から筐体 2 内に流入したガスは、アンモニア合成反応により体積が減じられ、開口部 3 b から排出される。発熱反応であるから、この一連の流れは自然循環流として実現される。

【代表図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第161984号
受付番号	59900545384
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成11年 6月11日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成11年 6月 9日
-------	-------------

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003078]

1. 変更新月日	1990年 8月22日
[変更理由]	新規登録
住 所	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
氏 名	株式会社東芝